PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 06076874 A

(43) Date of publication of application: 18.03.94

(51) Int. CI

H01R 9/16 B21F 1/00 H01L 23/48 H03H 3/007

(21) Application number: 04226805

(22) Date of filing: 26.08.92

(71) Applicant:

NEC KANSAI LTD

(72) Inventor:

FUJITA TORU MIURA RYOSUKE

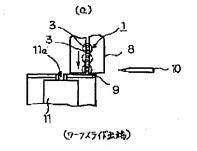
(54) LEAD MOLDING METHOD FOR ELECTRONIC PART

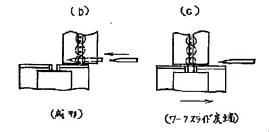
(57) Abstract:

PURPOSE: To reduce the occurrence of an erroneous expansion of leads and the undesired bending of the leads in the lead expansion molding of an electronic part.

CONSTITUTION: An electronic part 1 at the top of a line proceeding on a straight feeder 8 is stopped by a work stopper 9 at the preset position, a tapered molding pin 10 is advanced once at the center between two leads 3, 3, then the leads 3, 3 are expansion-molded. The molded electronic part 1 is stored in a work slide base notch section 11a and discharged by the movement of a work slide base 11. The electronic part is molded one by one, the molding precision and reliability are improved, and a facility is easy to prepare.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio





(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-76874

(43)公開日 平成6年(1994)3月18日

							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(51	Int.Cl. ⁵	•	識別記号	庁内整理番号	FΙ		技術表示箇所
F	101R	9/16	1 0 1	7129-5E		•	
E	321F	1/00	С	9264-4E			
H	[01L	23/48	F				
H	103H	3/007	\mathbf{B}_{\cdot}	7259-5 J			
					•		

審査請求 未請求 請求項の数2(全 4 頁)

(21)出願番号	特願平4-226805	(71)出願人	000156950
			関西日本電気株式会社
(22)出願日	平成 4 年(1992) 8 月26日		滋賀県大津市晴嵐2丁目9番1号
•		(72)発明者	藤田 亨
			滋賀県大津市晴嵐2丁目9番1号関西日本
			電気株式会社内
		(72)発明者	三浦 亮介
*		·	滋賀県大津市晴嵐2丁目9番1号関西日本
		. 4	電気株式会社内
	•		

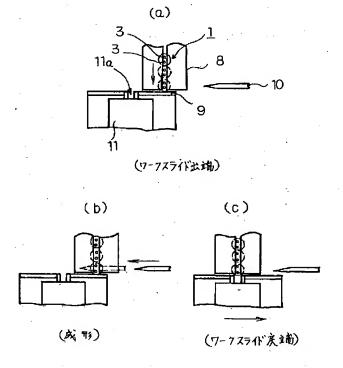
(54)【発明の名称】 電子部品のリード成形方法

(57)【要約】

【目的】 電子部品のリード拡開成形において、リードの拡開ミスや不所望なリードの曲がりの発生を減少させる。

【構成】 直進フィーダ8上を進む、列の先頭の電子部品1をワークストッパ9で所定の位置に停止させ、2本のリード3,3の間の中心をテーパ状の成形ピン10が一回前進することにより、リード3,3が拡開成形される。成形された電子部品1はワークスライドベース切込部11aに収納され、ワークスライドベース11の移動により排出される。

【効果】 1個ずつの電子部品の成形のため、成形精度や信頼度が高くなる。また、設備の調製も行いやすい。



【特許請求の範囲】

【請求項1】同一方向に導出した2本のリードを有する 電子部品を順次直進フィーダ上で前進させ、ワークスト ッパにて停止した、列の先頭の電子部品の2本のリード の間に成形ピンを前進させ、2本のリードを外側に拡開 成形することを特徴とする電子部品のリード成形方法。

【請求項2】前記電子部品が気密端子で実施される請求 項1記載の電子部品のリード成形方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、2本のリードを同一方 向に導出した自立型の電子部品、例えば時計用水晶振動 子等のリード成形方法に関するものである。

$[0\ 0\ 0\ 2]$

【従来の技術】電子部品の一例としての時計用水晶振動 子のステムとして用いる気密端子を、図3を参照しなが ら説明する。

【0003】図3aは気密端子の縦断面図、図3bは気 密端子の底面図である。この種の気密端子1は、例えば コバール (Fe·Ni·Co合金) よりなる直径約1m mの金属外環2に直径0.2mm、長さ7mmの2本の コバール製リード3,3を平行に、ホウケイ酸ガラス4 によって封着した構造を有する。

【0004】なお、ガラス封着された気密端子1は、封 着治具(図示せず)から取り出してメッキ工程へ送ら れ、金属外環2およびリード3、3に半田メッキが施さ

【0005】この気密端子1のリード3,3の上端3 a, 3 a に電極付の水晶片(図示せず)を取付、金属外 環2をキャップ(図示せず)に圧入し、水晶を気密に封 止する。このとき、金属外環2は半田メッキされている から、金属外環2とキャップとは容易に気密封止され

【0006】このように水晶片を封止した水晶振動子 は、リード3、3がプリント基板のスルーホールに自動 機等によって挿入されて、腕時計等の発振回路に組み込 まれる。このときリード3、3は半田メッキされている から、プリント基板への半田付けが容易となる。

【0007】メッキ工程はバレル内で多数の気密端子1 を一括した状態で行うが、気密端子1が小型であり、従 40 ってリード3, 3が細く変形しやすいために、メッキエ 程においてリード曲がりが発生しやすく成る。この不良 の形態を図4a~eに示して説明する。

【0008】図4aに示すものは、リード3が2本のリ ード3,3を含む平面方向(X方向)に曲がり、金属外 環2の直径からはみ出したリード曲がり不良である。図 4 bに示すものは、リード3が2本のリード3, 3を含 む平面と直交する方向(Y方向)に曲がったリード曲が り不良である。図4 c に示すものは、リード3が他方の

る。図4 dに示すものは、2本のリード3, 3の端が接 触ないし接近し、メッキ半田によって固着したリード固 着不良である。

【0009】図4eに示すものは、2個の気密端子1. 1が合体した状態で、メッキ半田によって固着してしま った合体不良である。

【0010】ところで、気密端子1は、水晶片を気密に 封止した後、リード3,3の下端をソケット(図示せ ず) に嵌入し、特性測定を行う。然し、ソケットの受け 10 金は相互に絶縁しなければならないから、受け金の間隔 は、リード3、3の間隔よりも長くなっている。従って 水晶振動子メーカ等のユーザにおいて特性測定時には、 1個ずつリード3、3の間隔を広げて、ソケットに嵌入 していた。そのため、非常に作業性が悪くなるので、最 近は後述するリード拡散をメーカ側が機械的に行ってか ら出荷するようになってきた。

【0011】なお、リード拡開を行ってから前述した半 田メッキ工程へ送ると、半田メッキ時にリード同士のメ ッキ半田によるくっつき、特に図4 e の合体不良が防止 される。

【0012】従来、この種のリードの拡開成形の方法 を、図5を用いて説明する。その方法は、封着治具5に 整列されているガラス封着された多数個の気密端子1を 一括して下より押し上げ、メカチャック6にて気密端子 1を多数個、封着治具5より引き抜き、予め一定ピッチ ・長さでセットされている多数個の成形ピン7を、気密 端子1の2本のリード3、3間の中心と同一ピッチに位 置決め後、成形ピン7の前進により、拡開成形させるも のである。

[0013]

【発明が解決しようとする課題】ところで、従来の拡開 成形方法は、封着治具5から多数個の気密端子1を同時 に抜き取り、一定ピッチの多数本の成形ピン7にて成形 されていた。このため封着治具5の精度のばらつきや、 メカチャック6のX,Y方向の微妙なズレにより、メカ チャック6で抜き取られた気密端子1の姿勢が悪くな り、最悪の場合一度の拡開成形で、多数の拡開成形不良 を発生させるという欠点があった。

$[0\ 0\ 1\ 4]$

【課題を解決するための手段】本発明は、上記問題点を 解決するため、電子部品、例えば気密端子のリード拡開 成形に関し、予め封着治具からガラス封着された気密端 子を抜き取り、順次直進フィーダにて1列排出させ、ワ ークストッパにて停止した先頭の気密端子のリード間の 中心位置に成形ピンをセットしておき、成形ピンの前進 にて2本のリードを外側に拡開成形することを特徴とす る。

[0015]

【作用】上記の構成によると、直進フィーダ上の気密端。 リード3と交差するように曲がったリード交差不良であ 50 子は、確実にワークストッパで停止させられ、1個ずつ

成形ピンによって拡開成形され、またその後、必要に応じて設けられたワークスライドベース切込部に気密端子が収納し排出するようにでき、リード拡開成形作業の向上が可能である。

[0016]

【実施例】以下、本発明について図面を参照して説明する。

【0017】図1は、本発明の一実施例である電子部品のリード成形方法で用いる装置の機構部の斜視図である。

【0018】図1において封着治具から抜き取られた気密端子1が直進フィーダ8の上を振動によって一列直進し、ワークストッパ9で所定の位置に停止させられる。 停止した気密端子1のリード間は成形ピン10により拡開成形され、スライドベース11の切込部11aに移動し、排出される。

【0019】成形ピン10による気密端子1のリード拡 開成形の工程フローを図2a~cに示す。図2aにおい て、気密端子1が直進フィーダ8上を1列前進しワーク ストッパ9によって停止させられる。この時、スライド 20 ベース11は、拡散成形された気密端子1を排出するた めに、スライドして出端の状態にある。図2bにおい て、図2aの状態が継続しており、停止している気密端 子1の中心、すなわち、2本のリード3、3のピッチの 中心に先端がテーパ状の成形ピン10が前進し、成形ピ ン10の直径と同程度かそれ以下の幅に成形させる。こ の拡開成形動作は1回のみであり、成形ピン10はすぐ に所定の位置まで戻って待機する。図2cにおいて、図 2 bでリード3, 3から拡開成形された気密端子1は、 ワークスライド戻端で待機しているワークスライドベー ス11の切込部11 a に移動し、図2 a のように排出動 作に移ると同時に、次の拡開成形を行う。

【0020】拡開成形された気密端子1は、リード3,3の一端部が拡開した状態のままメッキ工程へ送られる。

[0021]

【発明の効果】本発明によれば、拡開成形を行える電子部品は、1個ずつではあるが、直進フィーダに1列排出させて成形させることと、多数の電子部品のリードを一括して拡開成形することを比較すると、不良数が格段に減少し、かつ、品質面でも向上がみられる。

【0022】また、確実に拡開成形が行われていて異形物がないために、メッキ工程等へ送って半田メッキしても、リード同士のメッキ半田によるくっつきを防止することができる。

【0023】加えて電子部品を予め封着治具から抜き取るために、封着治具の使用頻度が高くなり、生産性をも向上できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施例である電子部品のリード成形方法で用いる装置の機構部の斜視図。

【図2】 a~c本発明に用いる装置の拡開成形方法を 説明するための要部正面図。

【図3】 電子部品の一例としての気密端子の a 縦断面 の 図、b 底面図。

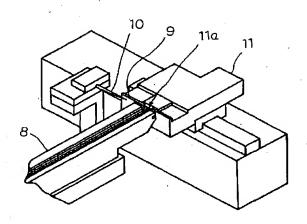
【図4】 a~e気密端子のリードの各種不良形態を示す正面図。

【図5】 従来の電子部品のリード成形装置の機構部の 斜視図。

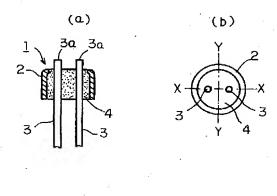
【符号の説明】

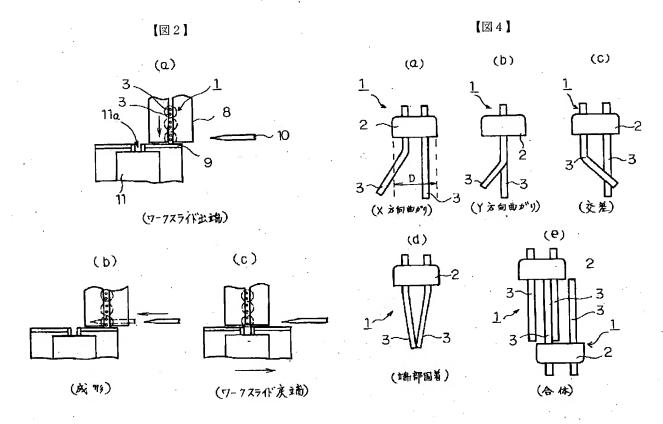
- 1 気密端子(電子部品)
- 2 金属外環
- 3 リード
- 4 ガラス
- 8 直進フィーダ
 - 9 ワークストッパ
 - 10 成形ピン
 - 11 ワークスライドベース
 - 11a ワークスライドベース切込部

【図1】



【図3】





【図5】

